# **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)

Институт прикладной математики, физики и информатики



# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАЗЕРНЫЕ МИКРО- И НАНОТЕХНОЛОГИИ»

направление подготовки / специальность

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

направленность (профиль) подготовки

Инженерно-физические технологии в наноиндустрии

# 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: получение знаний о последних достижениях в области лазерных микро- и нанотехнологий, а также формирование у студентов научного мышления и современного видения естественнонаучной картины мира.

Задачи: изучение теоретических основ взаимодействия лазерного излучения с твердым телом, получение знаний о лазерных технологиях микрообработки материалов и изделий и методах лазерного синтеза наноструктурированных материалов.

# 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Лазерные микро- и нанотехнологии» относится к вариативным дисциплинам блока Б1 учебного плана.

# 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучен индикатором дости Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	ия по дисциплине, в соответствии с ижения компетенции Результаты обучения по дисциплине	Наименование оценочного средства	
ПК-1. Способен формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехнологии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач	ПК-1.1. Знает принципы построения и функционирования изделий нанотехнологии и микросистемной техники. ПК-1.2. Умеет формулировать и решать задачи, использовать математический аппарат и численные методы для анализа, синтеза и компьютерного моделирования объектов нанотехнологии и микросистемной техники. ПК-1.3. Владеет навыками выбора теоретических и экспериментальных методов исследований.	<ul> <li>Энает:</li> <li>принципы построения и функционирования изделий нанотехнологии и микросистемной техники.</li> <li>Умеет:</li> <li>формулировать и решать задачи, использовать математический аппарат и численные методы для анализа, синтеза и компьютерного моделирования в области лазерных технологий в приложении их к объектам нанотехнологии и микросистемной техники</li> <li>Владеет:</li> <li>навыками выбора теоретических и экспериментальных методов исследований в области лазерных микро- и нанотехнологий.</li> </ul>	Отчёты по лабораторным работам.  Контрольные вопросы к лабораторным работам.  Контрольные вопросы к рейтинг-контролю и промежуточной аттестации.	
ПК-2. Способен разрабатывать методики проведения исследований и измерений параметров и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их результаты	ПК-2.1. Знает структуру методики проведения исследований и измерений параметров и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники. ПК-2.2. Умеет анализировать результаты исследований и измерений параметров и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники. ПК-2.3. Владеет навыками разработки методик проведения исследований и измерений.	<ul> <li>Знает:</li> <li>структуру методики проведения исследований и измерений параметров и характеристик изделий нанотехнологии и микротехнологии.</li> <li>Умеет:</li> <li>анализировать результаты исследований и измерений параметров и характеристик изделий нанотехнологии и микротехнологии.</li> <li>Владеет:</li> <li>навыками разработки методик проведения исследований и измерений и измерений.</li> </ul>	Отчёты по лабораторным работам. Контрольные вопросы к лабораторным работам. Контрольные вопросы к рейтинг-контролю и промежуточной аттестации.	

#### 4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

#### Тематический план

форма обучения - очная

Контактная работа обучающихся Формы текущего										
			Неделя семестра	с педагогическим работником			κ.	контроля		
№ n/n	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки	Самостоятельная работа	успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
1	Физико-химические основы лазерных микро- и нанотехнологий	3	1-6	6	-	12	12	42	рейтинг-контроль №1	
2	Лазерные микротехнологии	3	7-12	6	-	12	12	42	рейтинг-контроль №2	
3	Лазерные нанотехнологии	3	13-18	6	-	12	12	42	рейтинг-контроль №3	
Всего	о за 3 семестр:	- <del>-</del>	) <del>=</del> .	18		36	36	126	зачет с оценкой	
Наличие в дисциплине КП/КР		-	-		===	S	1-0			
Итого по дисциплине			-	18		36	36	126	зачет с оценкой	

# Содержание лекционных занятий по дисциплине

# Раздел 1. Физико-химические основы лазерных микро- и нанотехнологий.

- Tема 1.1. Взаимодействие лазерного излучения с металлами, полупроводниками и диэлектриками.
  - Тема 1.2. Лазерная твердофазная модификация поверхности.
  - Тема 1.3. Лазерно-индуцированная плазма: особенности свойств и поведения.

### Раздел 2. Лазерные микротехнологии.

- Тема 2.1. Лазерные технологии в процессах изготовления и настройки изделий микроэлектроники.
  - Тема 2.2. Лазерные методы формирования и обработки тонких пленок.
  - Тема 2.3. Лазерный синтез дифракционных оптических элементов поведения.

#### Раздел 3. Лазерные нанотехнологии.

- Тема 3.1. Технологии сверху-вниз.
- Тема 3.2. Технологии снизу-вверх.
- Тема 3.3. Комбинированные технологии.

#### Содержание лабораторных занятий

# Раздел 1. Физико-химические основы лазерных микро- и нанотехнологий.

Содержание лабораторных занятий: лабораторная работа 1 «Эффекты, возникающие при воздействии лазерного излучения на поверхность мишени»; лабораторная работа 2 «Эффекты, возникающие на поверхности мишени при воздействии коротких импульсов»; лабораторная работа 3 «Генерация и контроль распространения лазерной плазмы».

## Раздел 2. Лазерные микротехнологии.

Содержание лабораторных занятий: лабораторная работа 4 «Фемтосекундное лазерное скрайбирование и резка материалов»; лабораторная работа 5 «Осаждение коллоидных структур в виде тонких пленок»; лабораторная работа 6 «Лазерное формирование структур в оптически прозрачных материалах».

#### Раздел 3. Лазерные нанотехнологии.

Содержание лабораторных занятий: лабораторная работа 7 «Формирование коллоидных систем»; лабораторная работа 8 «Осаждение продуктов лазерной абляции на холодную подложку-коллектор»; лабораторная работа 9 «Фемтосекундное лазерное наноструктурирование материалов».

# 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

# 5.1. Текущий контроль успеваемости

# Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №1

- 1. Физические процессы, определяющие перенос тепловой энергии в веществе.
- 2. Характерные особенности лазерного нагрева по сравнению с другими видами нагрева.
- 3. Специфика лазерного нагрева в области коротких и ультракоротких длительностей лазерных импульсов.
  - 4. Распространение тепловой волны при лазерном облучении металлической мишени.
  - 5. Механический механизм низкотемпературного разрушения хрупких материалов.
  - 6. Диффузионная и кинетическая модели твердофазного разрушения материала.
- 7. Оптический пробой вблизи поверхности испарения в области фокусировки лазерного луча.

# Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №2

- 1. Лазерная литография, как метод формирования топологии микросхем.
- 2. Лазерная корректировка топологии микросхем.
- 3. Отжиг приповерхностных слоев полупроводников импульсным и непрерывным лазерном излучением.
  - 4. Лазерная ретушь фотошаблонов.
  - 5. Физические процессы формирования топологии тонких пленок.
  - 6. Оптические схемы для лазерной обработки тонких пленок.
  - 7. Лазерный синтез дифракционных оптических элементов.
  - 8. Лазерная очистка поверхности.

#### Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №3

- 1. Изменение длины свободного пробега электронов в наноматериалах.
- 2. Условия и кинетика зародыщеобразования для наносред.
- 3. Изменение энергия Гиббса при формировании наноматериалов по механизму «снизувверх».
  - 4. Схемы лазерного получения наноматериалов по методу испарение-конденсация,
  - 5. Лазерное восстановление металлов из электролитов.
  - 6. Лазерное осаждение наночастиц из коллоидных растворов.
  - 7. Лазерная репликация наноструктур.

# 5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины — зачет с оценкой.

# Примерный перечень вопросов

- 1. Взаимодействие лазерного излучения с металлами.
- 2. Взаимодействие лазерного излучения с полупроводниками и диэлектриками.
- 3. Лазерная твердофазная модификация поверхности.
- 4. Механизм формирования лазерно-индуцированной приповерхностной плазмы.
- 5. Лазерно-индуцированная плазма: свойства и поведение.
- 6. Применение лазеров в базовых технологиях микроэлектроники.
- 7. Формирование топологии микросхем с использование лазерной литографии.
- 8. Лазерная настройка элементов микросхем.
- 9. Лазерная ретушь фотошаблонов и очистка поверхности.
- 10. Формирование топологии и обработка тонких пленок в микроэлектронике.
- 11. Лазерные технологии синтеза дифракционных оптических элементов.
- 12. Классификация и общие принципы методов лазерного синтеза наноструктур.

- 13. Способы получения лазерной нанокерамики
- 14. Способы нанесения тонких наноструктурированных пленок на подложки.
- 15. Механизм формирования волноводных структур в прозрачных средах.
- 16. Оптическая оксидная и фторидная нанокерамика.
- 17. Способы диагностики наноматериалов.
- 18. Коллоидные растворы. Оптические свойства сферических частиц.
- 19. Методы создания метаматериалов и гиперболических материалов.
- 20. Лазерная абляция и лазерное осаждение.
- 21. Способы формирования наночастиц заданного размера и их упорядоченных массивов.

# 5.3. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Лазерные микро- и нанотехнологии» включает в себя следующие виды деятельности:

- 1) Аудиторная самостоятельная работа студента по дисциплине выполняется на лабораторных работах.
- 2) Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом при углубленном изучении дисциплины по теме пройденной лекции и при подготовке к лабораторным работам. Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций и рекомендованной литературы.

Самостоятельная работа завершает задачи всех других видов учебного процесса и может осуществляться на лекциях, семинарах, практических занятиях, лабораторных занятиях, консультациях. Как форма организации учебного процесса самостоятельная работа студентов представляет собой целенаправленную систематическую деятельность по приобретению знаний, осуществляемую как в аудитории, так и вне её.

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется в ходе выполнения и защиты лабораторных работ по дисциплине и на зачете.

# Вопросы для самостоятельной работы студентов

- 1) В чём заключаются особенности взаимодействия электромагнитных волн с нанообъектами?
  - 2) Дайте определения основных характеристик наночастицы, наноматериала.
  - 3) Какие технологии синтеза наноматериалов являются перспективными?
  - 4) Сформулируйте понятие дифракционного предела. Как его уменьшить?
  - 5) Какие методы позволяют диагностировать/изучать нанообъекты?
- 6) В каких устройствах (элементах) возможно применение наностуктурированных материалов?
  - 7) Как можно управлять шириной спектра люминесценции наночастиц?
  - 8) Какие типы лазерной керамики используют в современных системах?
- 9) Основные характеристики и уравнения, используемые для расчёта и описания фотонных кристаллов.
  - 10) Как происходит выбор материалов оптических компонентов лазерных систем?
  - 11) Опишите технологический процесс изготовления лазерной керамики.
  - 12) Опишите методы оценки параметров лазерных устройств.
  - 13) Каков механизм формирования эпитаксиальных пленок?
- 14) Опишите технологию пробоподготовки материалов и наноматериалов для получения/изучения.

Фонд оценочных материалов ( $\Phi OM$ ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

# 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕН- НОСТЬ Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		Y
Введение в фемтонанофотонику: фундаментальные основы и лазерные методы управляемого получения и диагностики наноструктурированных материалов: учебное пособие / С.М. Аракелян, А.О. Кучерик, В.Г. Прокошев [и др.]; под общ. ред. С.М. Аракеляна. – Москва: Логос, 2020. – 744 с. – ISBN 978-5-98704-812-2 Текст: электронный.	2020	https://znanium.co m/catalog/product/ 1211606
Милюков С.П. Лазеры в микро- и наноэлектронике: учеб.пособие / С.П. Малюков, А.В. Саенко, Ю.В. Клунникова, А.В. Палий; Южный федеральный университет Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. — 111 с. — ISBN 978-5-9275-3083-0. — Текст: электронный.	2018	https://znanium.co m/catalog/product/ 1039795
Дополнительная литература		
Лазеры: применения и приложения: учебное пособие / А.С. Борейшо, В.А. Борейшо, И.М. Евдокимов, С.В. Ивакин; под редакцией А. С. Борейшо. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 520 с. – ISBN 978-5-8114-2234-0	2016	https://e.lanbook.co m/book/87570
Материаловедение и технологии электроники: учебное пособие [Электронный ресурс] / В. И. Капустин, А. С. Сигов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 427 с.	2014	http://znanium.com /catalog.php?booki nfo=416461
Метаматериалы и структурно организованные среды для оптоэлектроники, СВЧ-техники и нанофотоники [Электронный ресурс]/ А.Ю. Авдеева [и др.]. — Электронные текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2013. — 368 с. — ISBN 978-5-7692-1310-6.	2013	https://znanium.com/c atalog/document?id= 185481

# 6.2. Периодические издания

- 1) Журнал «Квантовая электроника». ISSN:1063-7818. Архив номеров. Режим доступа: http://www.mathnet.ru/qe/archive.
- 2) Журнал «Фотоника», ISSN: 1993-7296. Архив номеров. Режим доступа: http://www.photonics.su.
- 3) Журнал «Прикладная фотоника», ISSN:2411-4375. Архив номеров. Режим доступа: http://applied.photonics.pstu.ru/archives.
- 4) Журнал «Наносистемы: физика, химия, математика». ISSN: 2305-7971. Архив номеров. Режим доступа: http://nanojournal.ifmo.ru/articles.

## 6.3. Интернет-ресурсы

- 1) https://elibrary.ru электронная библиотека научных публикаций
- 2) http://laser-portal.ru портал о лазерах и лазерных технологиях
- 3) https://topwar.ru новостной портал о новых разработках

#### 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий. Лекционные аудитории оснащены меловой или маркерной доской, экраном для проекционных систем, проектором и ноутбуком.

Используемое лицензионное программное обеспечение – система математических и инженерных расчётов MATLAB.

Лабораторные работы проводятся в научных лабораториях, где размещены: зондовая станция Интегра-Spectra, NTEGRA AURA, фемтосекундная технологическая установка ТЕТА-10.

Рабочую программу составил доцент кафедры ФиПМ Абрамов Д.В.	_,,
Рецензент Генеральный директор ООО «ВладИнТех»	
Программа рассмотрена и одобрена на заседаний кафедры физики и прикладной математики Протокол № 1 от 30.08.2022 года	ί
И.о. заведующего кафедрой С.И. Абрахин	
(ФИО, подпись)	
Рабочая программа рассмотрена и одобрена	
на заседании учебно-методической комиссии направления 28.04.01 Нанотехнологии микросистемная техника	_И
Протокол №1 от 30.08.2022 года	
Председатель комиссии С.И. Абрахин (ФИО, подпись)	
(ФИО, подпись)	
ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ	
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	
Рабочая программа одобрена на 20/ 20 учебный года	
Тротокол заседания кафедры № от года	
аведующий кафедрой	
Рабочая программа одобрена на 20/ 20 учебный года	
Іротокол заседания кафедры № от года	
аведующий кафедрой	
абочая программа одобрена на 20/ 20 учебный года	
Іротокол заседания кафедры № от года	
1 / 1	